# BL41XU 構造生物学 I

BL41XUは、SPring-8標準真空封止アンジュレータ を光源に持つタンパク質結晶構造解析ビームライン(MX ビームライン)である。高フラックスビームを利用して回 折データ測定を行えることから、主として膜タンパク質・ 超分子複合体など、良質な結晶を得ることが困難な高難度 試料の構造決定に利用されている。また、アンジュレータ を光源とする唯一の共用MXビームラインであり、海外の 研究グループ・製薬会社などを含む幅広いユーザーに利用 されている。

2013年度は、既存設備の性能と使い勝手の向上を目的と した新しいピンホールコリメータシステムの導入とプレー トスキャン装置の開発に加え、2014年度からの運用予定 の新しい集光光学系・回折計・検出器の導入を行った。こ の他、精密空調・ヘリウムガス供給設備などビームライン のユーティリティ設備の整備も進めた。

#### 1. 新しいピンホールコリメータシステムの導入

BL41XUではKBミラーを用いて縦横のビーム集光を行っている。この集光で得られる試料位置でのビームサイズ は80.2  $\mu$ m (水平) × 22  $\mu$ m (垂直) (FWHM) であり、 そのままでは数 $\mu$ m ~数 + $\mu$ m 程度の微小結晶から S/N比 の良い回折データ測定を行うことが困難である。そのため、 試料直前にピンホールコリメータを設置し、最小 10  $\mu$ m の微小ビームを提供していた。2012年度まで使用してい たピンホールコリメータは、ピンホール部と寄生散乱の広 がりを抑制するガードパイプが一体となった形状をしてい ることに起因し、回折データの低角分解能が低く、バック グラウンドが高いという問題があった。また、ピンホール の調整に時間がかかるほか、ユーザービームタイム中に破 損事故が起きることも数回あった。

そこで、これらの問題を解決するため、2012年度の冬期 点検調整期間中にピンホールユニット部とガードパイプ部 を切り離した新しいコリメータシステムを導入した(図1)。 ピンホールユニット部は、タンタル製のピンホールと、それ を挟み込んで固定するカバー部、および、ベース板から形 成される。様々なサイズの測定試料に対応するため、直径 10, 20, 30, 50 μmの4種類のピンホールを装填した。 ガードパイプ部は、長さが30 mmで、その先端に直径 100 μmのピンホールが取り付けられている。ピンホール ユニット部、ガードパイプ部にそれぞれ縦横の2軸自動ス テージが付いており、データ測定ソフトウェアBSS<sup>[1]</sup>の 環境ファイルに退避位置と光軸上に挿入した時の座標を設 定しておくことでビームサイズ変更やピンホールコリメー タの出し入れを実現している。

この新しいコリメータシステムは、2013A期立ち上げ 時にコミッショニングを行い運用を開始した。図2は利用 可能なビーム形状と強度である。その後、2014年1~3 月に回折計の入れ替えを行ったため、利用は2013B期ま でで終了した。しかし、コリメータ調整の簡素化、ビーム サイズの切り替え速度の向上、バックグラウンドの低減、 低角分解能の向上など数多くの効果があり、導入のメリット は非常に大きかった。



図1 新しいピンホールコリメータシステムの写真 (a)ピンホールユニット部の構成、(b)同軸顕微鏡で試料観察する時の写真。視野を遮らないように ピンホールユニット・ガードパイプが退避している。(c)測定時の写真

## 大型放射光施設の現状と高度化



図2 新しいピンホールコリメータで得られるビーム形状(左)と ビーム強度(右)

左図中の数字はピンホールの直径を示す。各ビームのサイズは、 小さい方から 15.1 µm × 13.6 µm, 21.2 µm × 17.3 µm, 24.9 µm × 18.4 µm, 44.5 µm × 21.4 µm(FWHM, H × V)である。

#### 2. プレートスクリーニング装置の開発

高難度試料の構造解析においてX線を用いた結晶の評価 は重要である。そこで、放射光を用いた試料評価を迅速に 行い、結晶化実験やクライオ条件探索へフィードバックす ることを目的として、結晶化プレートのままX線を試料に 照射するプレートスクリーニング装置の開発を進めてい る。2012年度までにXYZ-3軸の自動並進軸をもつ本装置 を作成した。LSP法で析出させた視認不可能な結晶を用い たテストでは3.4 Åの分解能まで回折斑点を観察すること ができ、結晶スクリーニングに利用できることを示した。 2013年度は本装置をユーザー利用に提供するため、デー タ測定ソフトウェアBSS<sup>[1]</sup>に本装置の制御ルーチンを実 装した。これを用いると、GUIから標的ウェルのIDを入 力すると自動的に同軸顕微鏡の視野に入るように移動させ ることができ、さらに、同軸顕微鏡画像をマウスクリック して位置の微調を行える。位置調整後はラスタースキャンに よる回折画像の取得ができる。BSSの環境設定ファイルで ウェルの座標情報を定義さえすれば、任意の結晶化プレー トで利用可能である。

その一方で本装置の設置の迅速化・簡 素化を図るため、本装置と干渉していた ゴニオメータスピンドル軸の軸棒を改良 し、先端から200 mmまでの部分を容易 に着脱可能なようにした。これにより、 設置および撤去作業をそれぞれ30分以内 に行うことが可能となった。

#### 3. 光学系・回折計・検出器の高度化

近年、ビームラインに持ち込まれる試 料の高難度化がますます進んでいる。こ のような試料から高精度かつ迅速に構造 決定を行うためには、ビームの微小化に



よる測定対象の拡大、高フラックス化による高精度化、そ して、高速検出器による迅速測定の実現が必要であった。 そこで、2011年より抜本的な高度化の準備を進め、2014 年1~3月の冬期点検調整期間を利用して集光光学系・回 折計・検出器の入れ替えを行った。

新しい集光光学系は、第1水平集光ミラーとKBミラーを 組み合わせた2段集光光学系を利用している。3枚のミラー は何れも曲率固定のEEMミラー<sup>[2]</sup>を使用しており、ビー ムサイズの変更は、仮想光源のサイズ変更・試料位置の デフォーカス点への移動・縦集光ミラーの角度変更を組み合 わせて行う。レイトーレースの結果では、最小ビームサイズ が10  $\mu$ m(V)×5 $\mu$ m(H)で、強度が1.2 × 10<sup>13</sup> (photons/s) である。最大ビームサイズは50  $\mu$ m (V) × 50  $\mu$ m (H)で、 強度5.4 × 10<sup>13</sup> (photons/s) と計算されている。2014年 1月末から光学コンポーネントの分解を開始し、2月末ま でに新しいコンポーネントを配置した(図3)。KBミラー は、振動対策のための床面補強工事を1月から2月にか けて行った後、3月に設置とオフライン調整を行った。



図3 集光光学系のスクラップ・アンド・ビルド (上)古いビームラインレイアウト、(下)新しいビームラインレイアウト、 青で示したコンポーネントを赤で示すコンポーネントに改造した。



図4 回折計・検出器の高度化

図4は、新しく導入した回折計の写真である。ビームの 微小化にともない、振動が回折データ精度に与える影響が より深刻になることから、回折計は安定な石定盤上に設置 している。回折計定盤の定盤面は、試料をデフォーカス位 置へ並進させるため光軸に沿って-10~60 mmの可動範 囲を持つ。この動きに追従するため、吹き付け低温装置 ノズル部は回折定盤上にクランプし、また、サンプルチ ェンジャー SPACE も定盤上に設置している。サンプルチ ェンジャー SPACE も定盤上に設置している。サンプルチ ェンジャー SPACE は、大容量の最新モデルに置き換え、 UniPuck カセットをこれまでの倍の4 個設置することが可 能になった。これに加え、マウント動作を高速化するため、 マウントアームの回転軸・並進軸の駆動の高速化も図っ た。いずれも、測定のハイスループット化に対応するため の処置である。

新しい検出器は、DECTRIS社製の PILATUS3 6M であ る。最高フレームレート 100 frame/s、デッドタイム 0.95 ms で読み取り可能である。3月上旬に回折計上に設 置し、チェッキングソース (Fe<sup>55</sup>)を用いてオフラインの コミッショニングを行った。これに合わせて、制御・情報 部門で開発された Blanc8 を用いて検出器と回折計の同期 制御系を構築し、最高100 frame/s での高速データ測定や 高速ラスタースキャンを行う環境を整えた。

本高度化後のX線を用いたコミッショニングは、 2014A期の最初に延べ3週間のビームタイムを用いて行 う。その後、2014年5月中旬よりユーザー利用開始の予 定である。また、20.6 keV~35.4 keV(波長0.35 Å~ 0.6 Å)の高エネルギーX線を用いたデータ測定を行うた め、2014年度中に実験ハッチ1にもう一つの回折計を設 置する計画も進めている。

#### 4. ビームラインのユーティリティ設備の整備

高度化により性能が向上したビームを安定に利用するこ と、およびビームライン運用の利便性の向上を目的として、 空調設備などのユーティリティの整備を進めた(図5)。

3項で述べた集光光学系高度化にともない、これまでよ りも小さいサイズのビームを利用できるようになるため、 温度変化に伴う光学素子・回折計の変位の抑制がこれまで より重要になる。そこで、KBミラーおよび回折計周辺・ 検出器をブースで囲い、その中に±0.1℃の精度で温調さ れた気流を送り込む精密空調設備を導入した。一方、実験 ハッチ1には、2014年度に回折計とその制御系を設置す る予定であり、これらの機器から放出される熱を排熱する ことを目的として空調設備を設置した。

また、上述の精密空調設備の導入にともない、実験ハッ チ2のL3系冷却水の増強が必要になったことから冷却水 供給配管の整備も行った。2012年度に、分光器の液体窒





図5 ビームラインユーティリティ設備の整備

素循環装置のためにL3系冷却水を増設し、ビームライン 全体で50~100 L / minの利用が可能であった。そこで、 ビームライン上流のラチェット部の本管から分岐し、光学 ハッチ・実験ハッチ1,2の屋上を経由して、実験ハッチ2の 手動扉脇まで新たな冷却水配管を通した。この経路の途中 の実験ハッチ2の屋上部に取り出し口を設け、今後の機器 増設により需要が増えた場合に対応できるようにした。

BL41XUで行う回折実験では、ビームパスのヘリウム 置換やヘリウム吹き付け低温装置利用のためにヘリウムガ スを使用する。それぞれユーザー定額負担と利用料に応じ た従量負担となっており、これまでは、これら2つの使用 目的のために7000 Lのヘリウムボンベをそれぞれ2本と 4本用意し別々に管理していたため、必ずしも効率的な運 用ができていなかった。そこで、より効率的に管理運用す ること、さらに、実験ハッチ1に新たにヘリウムを供給す ることを目的として、6本のヘリウムボンベを一括して運 用するガス供給設備を整備した。この設備では6本のボン べを3本ずつ半自動切替器で切り替えて使用する。その先 で定額分と従量分の2系統に分岐し、それぞれ実験ハッチ 1,2までSUS配管を敷設している。各ハッチには、スト ップ弁、減圧バルブ、流量計から構成されるフロー制御盤 を設置し、必要に応じて機器にヘリウムを供給できるよう になっている。

この他、PILATUS3 6Mに乾燥ガス(窒素ガス)を供給 するための設備の整備や、エアベアリングゴニオメータに 圧縮ガスを供給するコンプレッサーのレシプロ型からスク ロール型への置き換えも行った。

## 参考文献

- [1] G. Ueno, et al.: J. Synchrotron. Rad. **12** (2005) 380-384.
- [2] K. Yamauchi, et al.: Jpn. J. Appl. Phys. 42 (2003) 7129-7134.

### 利用研究促進部門

構造生物グループ 結晶構造解析チーム 長谷川 和也、奥村 英夫、水野 伸宏 馬場 清喜、宮野 菜央、熊坂 崇 テクニカルスタッフ

福居 知樹、早賀 紀久男 光源・光学系部門

仙波 泰徳、湯本 博勝 小山 貴久、大橋 治彦